⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪実用新案出願公開

② 公開実用新案公報(U) 平2−91345

®Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月19日 .

H 01 L 21/603

6918-5F Α

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 頁)

❷考案の名称

ICペレツト接合構造

②実 願 昭63-170267

❷出 願 昭63(1988)12月30日

金 子 紀 彦 ⑫考 案 者

東京都西多摩郡羽村町栄町3丁目2番1号 カシオ計算機

株式会社羽村技術センター内

勿出 顕 人 カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

個代 理 人 弁理士 町田 俊正

- 1、考案の名称
  - ICペレット接合構造
- 2、実用新案登録請求の範囲
- (1) I C ペレットのバンプ電極をフィルム基板に 形成されたフィンガリードに熱圧着により接合す るI C ペレットの接合構造において、

前記フィルム基板に前記ICペレットの各バンプ電極列に対応する複数の開口を設け、該開口を 横断する状態に前記ICペレットの各バンプ電極 に対応する前記フィンガリードを形成し、該フィンガリードの前記開口上に位置する橋架部に ICペレットのバンプ電極を熱圧着により接 たことを特徴とするICペレット接合構造。

(2) 前記フィルム基板の前記各開口に囲まれた部位には封止剤供給用開口が形成されたことを特徴とする請求項第(1) 項に記載のI C ペレット接合構造。

#### 3、考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この考案は、ICペレットのバンプ電極をフィルム基板に形成されたフィンガリードに熱圧着により接合するICペレット接合構造に関する。

### [従来技術]

近時、例えばポリエステル樹脂、ポリイミド樹脂等の高分子材料よりなる可撓性および絶縁性を有したフィルム基板(キャリアテープ)にILB(Inner Lead Bonding)方式によりICペレットを搭載してなる、いわゆるTAB(Tape Automated Bonding)方式のICユニットが知られている。このようなTAB方式のICユニットにおいて、そのICペレットのバンプ(例えば金パンプ)電極はフィルム基板上に銅箔等の金属箔で形成されたフィンガリードに対し熱圧着により接合される。

第5図(A)、(B)はICペレットのバンプ 電極をフィルム基板のフィンガリードに接合する 従来において、フィルム基板102のICペレット100が搭載される部位にはICペレット100の外形よりも大きな外形を有した閉口104が形成され、各フィンガリード103の内端部はこの阴口104の内側に所定長延出して形

成されている。そして、ICペレット100のバンプ電極101はフィンガリード103の延出部分105に熱圧着により接合されている。

### [考案が解決しようとする課題]

 から、埃が付着したり、疵が付きやすい状況にあり、このため、性能が低下する虞れがあったが施い、フィンガリード103にハンダメッキが施された場合には熱圧着時に延出部分105に溜りいて、このようなハンダ部においてはPb 濃度が高くなるのでICペレ部においてはPb 濃度が高くなるのでICペレ部によりではなっては強101が接合される延出の分105は脆弱化して破損しやすくなってしまう問題もあった。

この考案は、上述の如き事情に鑑みてない。 もので、その目的とするところは、ICペレッガリのパンプ電極が接合される前においてフィゼザリーが生ぜがリードの内端部に折いてそののがフィゼザリーがもICペレットの回路の可に失ががリードで表に回路のでは、カットの回路があってもいいであると、関に「Cペレットの回路がよく、関に「Cペレットの回路がよく、関に「Cペレットの回路がよく、関に「Cペレットの回路がよく、関に「Cペレットの回路がよく、関に「Cペレットの回路がよく、関に「Cペレットの回路がよく、関に「Cペレットの回路がよく、関に「Cペレットの回路がよりであると、関に「Cペレットの回路がよりであると、関に「Cペレットの回路がよりであると、関に「Cペレットの回路がよりであると、関に「Cペレットの回路であると、関いたの回路であるというであるというでは、「Mana は、「Mana は、Mana は、「Mana は、「Mana は、Mana は、Mana

止剤による被膜形成が容易になされるようにした ICペレット接合構造を提供することにある。

### [課題を解決するための手段]

また、更には前記フィルム基板の前記各開口に 囲まれた部位に封止剤供給用開口を形成したもの である。

#### [作 用]

かかるICペレット接合構造においては、フィンガリードのICペレットのバンプ電極が接合される橋架部は、両端が配線基板に固着された状態

にあるから、ICペレットのバンプ電極が接合さ れる前において折れや曲りなどの変形が生ずるこ とはなく、このためにICペレットのパンプ電極 の接合に支障が生じない。また、ICペレットは パンプ電極がフィンガリードに接合された状態で はその回路面が配線基板に覆われた状態にあるか ら、回路面に埃が付着したり、疵が付きにくくな る。また、上述のように、フィンガリードのIC ペレットのバンプ電極が接合される橋架部は、両 端が配線基板に固着された状態にあるから、フィ ンガリードにハンダメッキが施される場合であっ てもその橋架部にハンダ溜りが発生しにくくな り、このために橋架部が脆弱化して破損するよう なこともない。更に、フィルム基板のICペレッ トの中心部に対向する部分に形成された封止剤供 給用閉口から封止剤を供給することができるか ら、封止剤による被膜形成が容易になされること となる。

#### [実施例]

以下、この考案の実施例を図面に基づいて具体的かつ詳細に説明する。

#### <第1実施例>

第1図(A)、(B)はこの考案の第1実施例によるICペレット接合構造を示した平面図および断面図である。

同図において、符号1は電極パッドに形成された複数のパンプ電極2を有しているICペレットシーンででは、行号3はICペレット1の名マインの名では対応する複数の金属箔がある。この場合、ICペレット1の上面の四隅に複数(このも1の上面の四隅に複数(このも1の上面の四隅に形成されたフィルム基板3の下面に形成されたファード4は各パンプ電極列に対応するように配り、フィルム基板3の下面に形成でするように別し、フィルム基板3の下面に形成でするように別している。なお、フィンガリード4は各パンプ電極列に対している。なお、フィンガリード4は日の全面に接着114を介してラミネーに接着114を介している。なお、フィンガリード4は日の全面に接着114を介してラミネーに接着114を介している。なお、おいるに接着114を介してラミネーに接着111~

された金属箔をエッチングしてパターン形成されている。

ここにおいて、フィルム基板3のICペレット 1が搭載される部位には、ICペレット1の各バンプ電極列 a ~ dに対応する複数の矩形状をなした開口5~8が形成され、この各開口5~8を横断する状態に各バンプ電極列 a ~ dのバンプ電極2が形成されている。

I Cペレット1はその各バンプ電極列 a ~ dが 上記 科明ロ5 ~ 8 と対向するようにしてフィルム 基板 3 下に配置され、この状態において各バンプ 電極列 a ~ d の各バンプ電極 2 を 各 明ロ 5 ~ 8 を 横断している 各 フィンガリード 4 の 橋 架 部 9 に 熱 圧着により接合している。

このような構造によれば、フィルム基板3に形成された各フィンガリード4のICペレット1のバンプ電極2が接合される橋架部9はその両端がフィルム基板3に固着されている(両持支持)ので、ICペレット1のバンプ電極2が接合される前において折れや曲りなどの変形が生ずることが

ない。また、ICペレット1はバンプ電極2がフィンガリード4に接合された状態ではその関節面10はフィルム基板3の各開口5~8に開まれた部分11にて覆われているので埃が付着したり、疵が付きにくくなる。また、フィンガリード4のICペレット1のバンプ電極2が接合される橋架部9はその両端がフィルダ温を3に固着されているので、橋架部9にハンダ温り部が発生しにくくなる。

1 × 21 /

第2図はICペレット1のバンプ電極2がフィンガリード4に接合された後においてシリコン樹脂等の封止剤12の供給によりICペレット1の回路面10を被膜した状態を示している。この構造においては、封止剤12は各開口5~8より生人供給される。

### <第2実施例>

第3図(A)、(B)はこの考案の第2実施例によるICペレット接合構造を示した平面図およ

び断面図である。

この実施例では、上記第1図(A)、(B)に示した構造に一部改良を加えて封止剤12による被膜形成を容易とした構造を示している。

第1図(A)、(B)に示した構造の場合に は、上述のように、封止剤12は小さな各開口5 ~ 8 より柱入供給されるのでICペレット1の回 路面10全体に行き亘りにくく、そのため被膜形 成が難しい。ここではフィルム基板3の各開口5 ~ 8 で囲まれた部位の中心に I C ペレット 1 の外 形の略50%程度の面積を有する正方形状の閉口 13を形成したものであり、封止剤12は各開口 5~8とともにこの開口13からも供給できるよ うにしている。このような構造の場合、閉口13 から供給される封止削12はICペレット1の回 路面10全体に行き亘りやすくなるために被膜形 成が頗る容易となる。なお、この場合、封止剤 12は閉口13からのみ供給するようにしてもよ い。この供給には注入のほか塗布も可能である。 第4図はこのようにして供給された封止剤12に

より回路面10に被膜形成がなされた状態を示している。

このように開口13を形成した場合にも、各閉口5~8と閉口13との間のフィルム基板部分により回路面10に埃が付着したり、疵が付きにくくなる。

なお、上記各実施例において各関ロ5~8は矩形状をなし、開口13は正方形状をなすものとしたが、これらの形状は任意に変更することが可能である。また、開口13の大きさも同様である。

### [考案の効果]

以上説明したように、この考案のICペレット接合構造によれば、フィルム基板にICペレットの各バンプ電極別に対応する開口を設け、該開口を横断する状態にICペレットの各バンプ電極と対し、該フィンガリードを形成し、該フィンガリードの前記開口上に位置する橋架部に前記ICペレットのバンプ電極が接合される前にて、ICペレットのバンプ電極が接合される前に

おけるフィンガリードの橋架部に折れや曲りなどの変形が生せず、ICペレットのバンプ電極がフィンガリードに接合された後においてその回路面を對止剤で被膜するまでの間に回路面に埃が付着したり、疵が付きにくくなり、フィンガリードにハンダメッキが施された場合であってもそのICペレットのバンプ電極が接合される橋架部にハンダ溜り部が発生しにくくなると云った利点がある。

また、この考案のICペレット接合構造によれば、前記フィルム基板の前記各開口に囲まれた部位に封止剤供給用開口を形成したので、封止剤による被膜形成を容易になすことができる利点もある。

#### 4、図面の簡単な説明

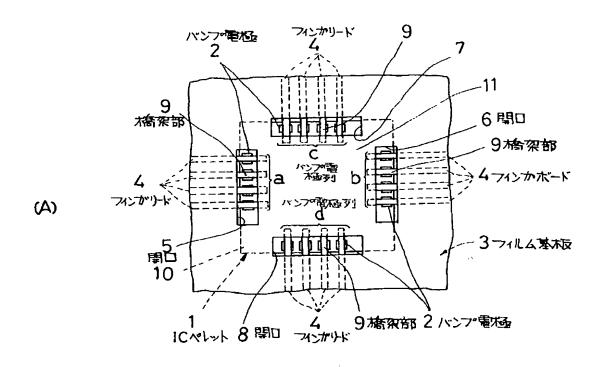
第1図(A)、(B)はこの考案の第1実施例によるICペレット接合構造を示した平面図および断面図、第2図は同構造において封止剤による被膜形成がなされた状態を示した断面図、第3図

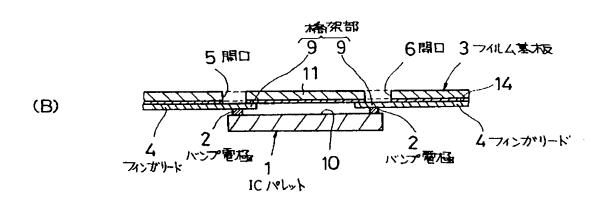
(A)、(B)は同第2実施例によるICペレット接合構造を示した平面図および断面図、第4図は同構造において封止剤による被膜形成がなされた状態を示した断面図、第5図は従来のICペレット接合構造を示した断面図である。

1 ··· ·· I C ペレット、2 ··· ·· バンプ電極、3 ··· ·· フィルム基板、4 ··· ·· フィンガリード、5 ~ 8 ··· ·· · 閉口、9 ··· ·· · 橋架部、1 3 ··· ·· · 封止剤供給用閉口、a ~ d ··· ·· バンプ電極列。

実用新案登録出願人 カシオ計算機株式会社

代理人 弁理士 町 田 俊 正

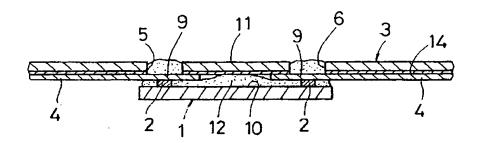




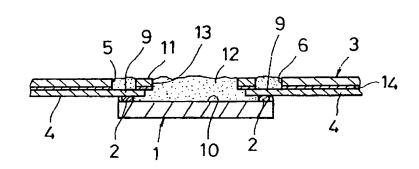
第 1 図 第1 实施1列

4.11

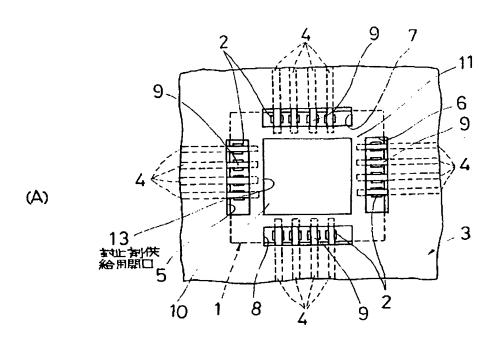
実関2 01345 出願人 カシオ計算機株式会社 作 100 1 で 101 10 11 14 年

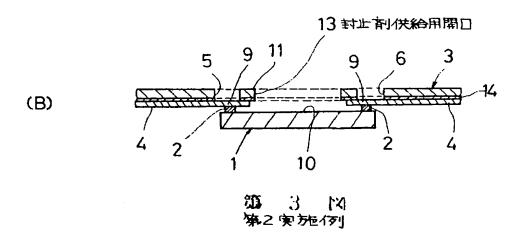


第 2 図 第1実施例



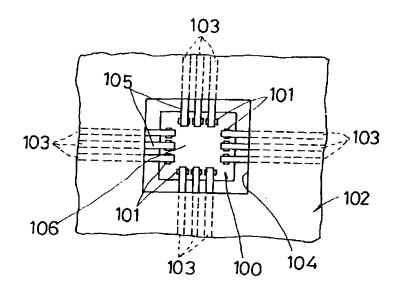
第 4 凶 第2 实施例

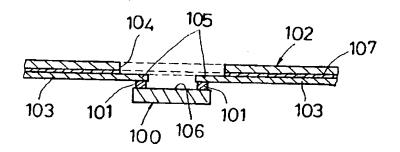




実開2 - 91345 出願人 カシオ計算機株式会社 代理人 弁理士 町 III 俊正

. .





151.1

実開2- 91345 出願人 カシオ計算機株式会社 代理人 発刊士 間 田 停 正